

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 7 区分

【発行日】平成25年3月7日(2013.3.7)

【公開番号】特開2012-106839(P2012-106839A)

【公開日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【年通号数】公開・登録公報2012-022

【出願番号】特願2010-257292(P2010-257292)

【国際特許分類】

B 6 5 G 53/30 (2006.01)

【F I】

B 6 5 G 53/30 Z

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月23日(2013.1.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

液体と固体とが混濁したスラリーを圧送するスラリー配管の所定位置に設けられ、前記スラリー配管内の通路の変形を検出する検出手段と、

当該検出手段の検出レベルの増減に応じて前記スラリー配管内での前記スラリーにおける前記固体の堆積か前記スラリー配管の壁厚の減少かを判定する監視部と、
備えることを特徴とするスラリー配管監視装置。